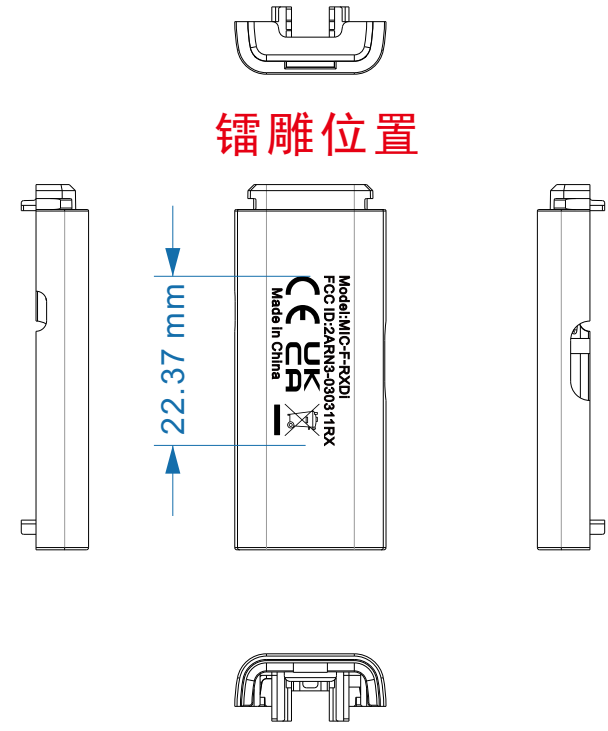


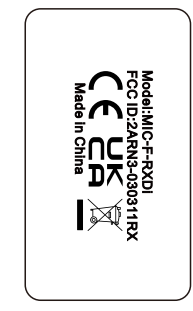
视图	
关键尺寸	*

修改标识	版本	变更内容	变更日期	变更担当
	V00	首次发行	2021-07-25	胡金术
	V01	LOGO改为ME品牌,型号改为MIC-F-RXDi	2021-09-26	胡金术
	V02	FCC认证有更改,丝印改为镭雕	2022-04-09	胡金术

镭雕位置



激光镭雕



JIAYZ 长丰 深圳市长丰影像器材有限公司					
公差表 GB/ T1804 2000 级别: M					
公差范围	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000
线性	0.10	0.20	0.30	0.50	0.80
c角与r角	0.25	1	2		
角度	2		1		

子件名称	MIC-F-RXDi 下壳镭雕	机种	MIC-F		
表面处理		材质		页数	1/1
子件编号	1B0500100295	比例	1:1	单位	mm
制图	胡金术	审核	胡金术	核准	赵宏亮